



中華民國專利證書

新型第 M542766 號

新 型 名 稱：太陽能片暗裂氣壓檢測裝置

專 利 權 人：杰大科技有限公司

新型創作人：陳柏均

專利權期間：自2017年6月1日至2027年2月17日止

上開新型業依專利法規定通過形式審查取得專利權
行使專利權如未提示新型專利技術報告不得進行警告

經濟部智慧財產局 局長

洪淑敏

中華民國



106

年

6

月

1

日